

Rozkład zajęć

sem I

2020/2021

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

| | | 12.09.2020 | 26.09.2020 | 10.10.2020 | 24.10.2020 | 14.11.2020 | 28.11.2020 | 5.12.2020 | 12.12.2020 | 9.01.2021 | 23.01.2021 | |
|--------|----|---------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|--|-----------------|------------------|-----------------------------------|
| SOBOTA | 1 | 08:00 - 08:45 | awy anatomii i dermatologii w dia | dermatologii w dia | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | nia wizażu (pod | (makijaż codzienny i okazjonalny) | | | |
| | 2 | 08:50 - 09:35 | | S. Wilk | S. Wilk | A.Sowiński | S. Wilk | A.Sowiński | E. Gawęcka | E. Gawęcka | | |
| | 3 | 09:40 - 10:25 | dermatologii w dia | dermatologii w dia | dermatologii w dia | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | nia wizażu (pod | nia wizażu (pod | działalności kos | (makijaż codzienny i okazjonalny) |
| | 4 | 10:30 - 11:15 | S. Wilk | S. Wilk | S. Wilk | M.Ogińska | S. Wilk | A.Sowiński | E. Gawęcka | E. Gawęcka | M.Ogińska | E. Gawęcka |
| | 5 | 11:20 - 12:05 | dermatologii w diagnostyce kos | chemia kosmetycz | działalności kos | chemia kosmetycz | działalności kos | (makijaż codzie | e, społeczne i pod | | działalności kos | (makijaż codzienny i okazjonalny) |
| | 6 | 12:10 - 12:55 | S. Wilk | | S. Wilk | M.Ogińska | S. Wilk | A.Sowiński | E. Gawęcka | J. Beńko | M.Ogińska | E. Gawęcka |
| | 7 | 13:00 - 13:45 | | | | Chemia kosmetycz | | Wizaż | (makijaż codzie, społeczne i pow | | | przedsiębior |
| | 8 | 13:50 - 14:35 | | | | | S. Wilk | S. Wilk | E. Gawęcka | J. Beńko | A.Sowiński | A.Sowiński |
| | 9 | 14:40 - 15:25 | | | | | Wizaż | Wizaż | e, społeczne i podstawy pracy zespołowej | | | |
| | 10 | 15:30 - 16:15 | | | | | S. Wilk | S. Wilk | J. Beńko | | | |
| | 11 | 16:20 - 17:05 | | | | | | | | | | |
| | 12 | 17:10 - 17:55 | | | | | | | | | | |
| | 13 | 18:00 - 18:45 | | | | | | | | | | |

| | | 13.09.2020 | 27.09.2020 | 11.10.2020 | 25.10.2020 | 15.11.2020 | 29.11.2020 | 6.12.2020 | 13.12.2020 | 10.01.2021 | 24.01.2021 | | |
|-----------|----|---------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| NIEDZIELA | 1 | 08:00 - 08:45 | chemia kosmetycz | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | nia wizażu (pod | dermatologii w dia | (makijaż codzie | nia wizażu (podstawy) | |
| | 2 | 08:50 - 09:35 | S. Wilk | M.Ogińska | S. Wilk | A.Sowiński | S. Wilk | A.Sowiński | E. Gawęcka | S. Wilk | E. Gawęcka | E. Gawęcka | |
| | 3 | 09:40 - 10:25 | chemia kosmetycz | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | dermatologii w dia | działalności kos | Wizaż | matologii w dia | (makijaż codzie | społeczne i podstawy pracy zespołowej | |
| | 4 | 10:30 - 11:15 | S. Wilk | M.Ogińska | S. Wilk | A.Sowiński | S. Wilk | A.Sowiński | S. Wilk | S. Wilk | E. Gawęcka | J. Beńko | |
| | 5 | 11:20 - 12:05 | | | Chemia kosmetycz | | działalności kos | działalności kos | działalności kos | dermatologii w dia | nia kosmetycz | (makijaż codzie | społeczne i podstawy pracy zespołowej |
| | 6 | 12:10 - 12:55 | | | S. Wilk | A.Sowiński | M.Ogińska | A.Sowiński | S. Wilk | S. Wilk | E. Gawęcka | J. Beńko | |
| | 7 | 13:00 - 13:45 | | | | BHP w dział | | Wizaż | dermatologii w dia | działalności kos | wy przedsiębior | | |
| | 8 | 13:50 - 14:35 | | | | | M.Ogińska | S. Wilk | S. Wilk | A.Sowiński | A.Sowiński | A.Sowiński | |
| | 9 | 14:40 - 15:25 | | | | Podstwy dział | | chemia kosmetycz | działalności kos | działalności kosmetycznej | | | |
| | 10 | 15:30 - 16:15 | | | | | A.Sowiński | S. Wilk | A.Sowiński | A.Sowiński | | | |
| | 11 | 16:20 - 17:05 | | | | | | | | | | | |
| | 12 | 17:10 - 17:55 | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 18:00 - 18:45 | | | | | | | | | | | |

UWAGA! Zastrzegamy sobie możliwość zmian w planie